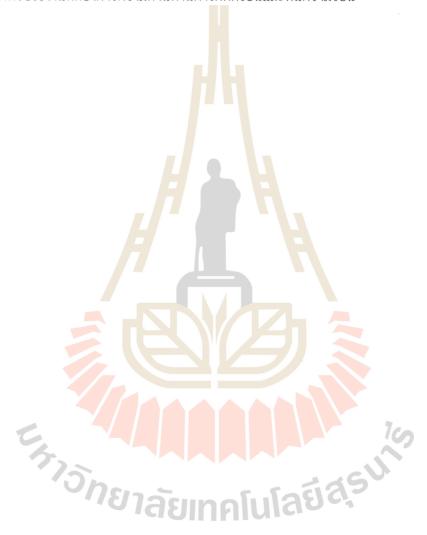
ประภาพร ศิลาวงศ์ : สมบัติเชิงกลระดับนาโน เสถียรภาพทางความร้อน และความต้านทาน การกัดกร่อนของชั้นเคลือบคล้ายเพชรด้วยการเจืออะลูมิเนียมและในโตรเจน (NANOMECHANICAL PROPERTIES, THERMAL STABILITY, AND CORROSION RESISTANCE OF ALUMINIUM AND NITROGEN DOPED DIAMOND-LIKE CARBON FILM) อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.พรวสา วงศ์ปัญญา, 145 หน้า.

คำสำคัญ: FCVA/AL-N CO-DOPED DLC/ NEXAFS/XPS /สมบัติเชิงกลระดับนาโน/ความแข็งแรงใน การยึดเกาะ/เสถียรภาพทางความร้อน/ความต้านทานการกัดกร่อน

ในทางวิศวกรรมมักใช้เหล็กกล้า<mark>อัลลอยด์ต่</mark>ำ AISI4140 เนื่องจากมีคุณสมบัติทางกลที่ ์ โดดเด่น รวมทั้งมีความต้านทานแรงดึงสูง ท<mark>น</mark>ต่อความ<mark>ล้า</mark> ความแกร่ง และทนต่อแรงกระแทก แต่มีความ ต้านทานการสึกหรอต่ำ จึงจำเป็นต้อง<mark>มีการ</mark>ปรับปรุงพื้นผิวเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานสำหรับใน สภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนและกา<mark>รทำ</mark>งานที่อุณหภู<mark>มิสูง</mark> ฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชร (Diamond-like carbond, DLC) ช่วยเพิ่มความแข็<mark>ง โม</mark>ดูลัสความยืดหยุ่น กา<mark>รยึดเ</mark>กาะ ความทนทานต่อการเสียดสี ทน ความร้อน และทนต่อการกัดกร่<mark>อน สำ</mark>หรับการศึกษานี้ฟิล์ม DLC ได้ถูกผลิตขึ้นโดยเทคนิคการเคลือบ ฟิลเตอร์คาร์โธดิกอาร์ก (Fil<mark>t</mark>ered cathodic vacuum arc, FCVA) เทคนิคนี้สามารถสร้างชั้นฟิล์ม คาร์บอนอสัณฐานเตตระฮึดรัลที่ปราศจากไฮโดรเจน (hydrogen-free tetrahedral amorphous carbon, ta-C) ที่มีอัต<mark>ราส่ว</mark>นพั<mark>นธะคาร์บ</mark>อน *sp³/sp²* สูง ในทางกลับกั<mark>นฟิล</mark>์ม ta-C มีความเค้นภายใน อย่างมาก ซึ่งทำให้ชั้น<mark>ฟิล์มยึ</mark>ดเก**าะกับพื้นผิวโลหะได้ไม่ดี ด้วยเห**ตุนี้จึง<mark>เพิ่มคว</mark>ามแข็งแรงในการยึดเกาะ ขึ้นโดยการเจือธาตุผ<mark>สมลงในฟ</mark>ิล์ม DLC เพื่อลดความเค้นภายในชั้<mark>นฟิล์ม</mark> ในงานวิจัยนี้ฟิล์ม DLC ที่ พัฒนาขึ้นนั้น ถูกเจือด้วยอ<mark>ะลูมิเนียม (AI) และในโตรเจน (N) และสังเคร</mark>าะห์ฟิล์มโดยใช้เทคนิค FCVA เพื่อเคลือบชั้นฟิล์ม ta-C, ta-C:N, ta-C:Al และฟิล์ม ta-C:Al:N ตามลำดับ ลงบนผิวเหล็ก AISI 4140 โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของฟิล์ม DLC ที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นได้รับการตรวจสอบโดยใช้รามาน สเปกโตรสโกปี (Raman spectroscopy), เอ็กซ์เรย์โฟโต้อิเล็กตรอนสเปกโตสโกปี (X-ray photoelectron spectroscopy, XPS) และการดูดกลื่นรังสีเอกซ์โครงสร้างใกล้ขอบ (Near Edge X-Ray Absorption Fine Structures, NEXAFS) จากนั้น จึงตรวจวัดคุณสมบัติทางกลและแรงยึดเกาะของ ฟิล์ม พถติกรรมการเกิดออกซิเดชันของฟิล์ม DLC ถูกวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค NEXAFS ที่ให้ความร้อนใน แหล่งกำเนิด ตามด้วยพฤติกรรมการกัดกร่อนของฟิล์มทั้งหมด ชิ้นงานถูกประเมินโดยใช้โพเทนชิโอสแตต ในสารละลายของโซเดียมคลอไรด์ 3.5 โดยน้ำหนัก สุดท้ายตรวจสอบบริเวณที่กัดกร่อนและผลิตภัณฑ์ การกัดกร่อนจากการทดสอบการกัดกร่อนโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดเอ็กซ์เรย์ (X-ray photoemission electron microscopy, XPEEM) และ NEXAFS ตามลำดับ และศึกษาผลิตภัณฑ์ การกัดกร่อนโดยใช้เทคนิค XPS ผลการวิจัยพบว่าชั้นฟิล์ม DLC ที่เจือด้วย Al และ N ที่มีโครงสร้าง  $\mathit{sp}^3$ 

C-N และ  $Al_2O_3$  มีคุณสมบัติทางกลที่คล้ายคลึงกับของ DLC ที่ไม่เจือธาตุผสม (ความแข็ง = 49.04  $\pm$ 1.33 GPa, โมดูลัสยึดหยุ่น (E) = 251.09  $\pm$  6.57GPa, ค่าเปอร์เซ็นต์การคืนรูป (%ER) = 58.43  $\pm$  1.73) และยังมีการยึดเกาะของฟิล์มที่ดีขึ้น (ความต้านทานรอยขีดข่วน, CPRs = 12187.06 mN²), ความคงตัว ทางความร้อน (ทนต่ออุณหภูมิได้ถึง 600 °C) และความต้านทานการกัดกร่อนโดยการเพิ่มค่า  $E_{corr}$  จาก -443.31 ถึง -382.93 mV (เมื่อเปรียบเทียบกับ DLC บริสุทธิ์) ด้วยเหตุนี้ชิ้นงานทดสอบ ta-C:Al:N จึง เหมาะสำหรับใช้งานที่ต้องการความต้านทานการกัดกร่อนและทนความร้อน



สาขาวิชา<u>วิศวกรรมวัสด</u> ปีการศึกษา 2564

ลายมือชื่อนักศึกษา

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา *Pornwara Wongpany*a.

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม *Tof the* 

PRAPHAPHON SILAWONG: NANOMECHANICAL PROPERTIES, THERMAL STABILITY, AND CORROSION RESISTANCE OF ALUMINIUM AND NITROGEN DOPED DIAMOND-LIKE CARBON FILM. THESIS ADVISOR: ASSOC. PROF. PORNWASA WONGPANYA, Dr.–Ing., 145 PP.

Keyword: FCVA/Al-N Co-Doped DLC/NEXAFS/XPS/Nanomechanical/Adhesion Strength/ Thermal Stability/Corrosion Resistance

In engineering, AISI4140 low alloy steel is commonly utilized. It has outstanding mechanical qualities, including high tensile strength, fatigue resistance, toughness, and impact resistance, but low wear resistance. Surface enhancement is required for corrosive environments and operations at high temperatures to satisfy its application. Diamond-like carbon (DLC) film enhances hardness, modulus of elasticity, adhesion, abrasion resistance, heat resistance, and corrosion resistance. As a result, DLC films were produced by filtered cathodic vacuum arc (FCVA) for this investigation. This technique is capable of fabricating a hydrogen-free tetrahedral amorphous carbon (ta-C) film layer with a high  $sp^3/sp^2$  carbon bond ratio. On the other hand, the ta-C film has a significant internal stress, which contributes to the coating's poor adherence to the metal surface. As a consequence, the adhesion strength is enhanced by the incorporation of doping elements into the DLC film to relieve internal stress. In this work, the developed DLC film was doped with aluminum (Al) and nitrogen (N) and synthesized by using the FCVA technique to coat AISI 4140 steel and produce ta-C, ta-C:N, ta-C:Al, and ta-C:Al:N films, respectively. The structure and chemical composition of the produced DLC films were investigated using Raman spectroscopy, X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), and near edge X-ray absorption fine structures (NEXAFS). Following that, the mechanical characteristics and adhesive strengths of the films were determined. The oxidation behavior of the DLC films was determined using in situ heating NEXAFS, followed by the corrosion behavior of the whole film. They were evaluated using a potentiostat in a solution of 3.5 wt% sodium chloride (NaCl). Finally, the corroded regions and corrosion products from the corrosion test were evaluated using X-ray photoemission electron microscopy (XPEEM) and

NEXAFS, respectively, and the corrosion products were studied using XPS. The results indicated that Al and N-doped DLC film (ta-C:Al:N) with  $sp^3$  C-N and Al $_2$ O $_3$  structures had similar mechanical properties to that of non-doped DLC (ta-C) (hardness = 49.04  $\pm$  1.33 GPa, elastic modulus (E) = 251.09  $\pm$  6.57GPa, elastic recovery (%ER) = 58.43  $\pm$ 1.73), and also had improved film adhesion (scratch propagation resistance, CPRs = 12187.06 mN<sup>2</sup>), thermal stability (temperature resistance up to 600°C), and corrosion resistance by raising the  $E_{corr}$  value from -443.31 to -382.93 mV (in comparison to pure DLC). As a result, ta-C:Al:N specimens are suitable for use in applications requiring corrosion resistance and thermal resistance.



School of Materials Engineering Academic Year 2021

Student's Signature

Advisor's Signature gornwasa Wongpanya